

研究評価委員会分科会の設置について

第28回研究評価委員会において、

研究評価委員会
「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」(事後評価)分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」(事後評価)
分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科会長	これなが たかし 伊永 隆史	首都大学東京 大学院理工学研究科 分子物質化学専攻 教授
分科会長 代理	しょうじ しゅういち 庄子 習一	早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 電子光システム 学科 教授
委員	せき みのる 関 実	千葉大学 大学院工学研究科 共生応用化学専攻 教授
	どうめん かずなり 堂免 一成	東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 教授
	にしもと たかひろ 西本 尚弘	株式会社島津製作所 基盤技術研究所 マイクロ TAS ユニ ット長
	ふじい てるお 藤井 輝夫	東京大学 生産技術研究所 マイクロナノメカトロニクス 国際研究センター 教授
	よしだ としお 吉田 敏雄	フルイドウェアテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長

敬称略、五十音順